# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-325462

(43)Date of publication of application: 13.11.1992

(51)Int.CI.

CO4B 35/58 CO9D 5/24 HO5B 3/14

H05B 3/20

(21)Application number : **03-094356** 

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing:

24.04.1991

(72)Inventor: UDAGAWA ETSURO

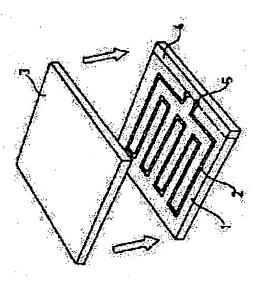
MURA NAOMI MAEDA EIZO

**KUMAGAI MASATO** 

# (54) PASTE FOR HEATING RESISTOR FOR ALN CERAMIC HEATER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a resistor having proper resistance as a heating resistor for an AIN ceramic heater and satisfactory adhesion to AIN and hardly undergoing a change in the resistance after use. CONSTITUTION: Tungsten powder of 1.3, m average particle diameter is blended with WO2 powder of 10, m and WO3 powder of 10, m in 3:2:1 weight ratio, AIN powder is added to the blend in 1:1 volume ratio and paste is prepd. A heat pattern 2 is formed on an AIN green sheet 1 by printing with the paste and the sheet 1 is fired.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号

# 特開平4-325462

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C 0 4 B	35/58	104	A 8821-4G			
C09D	5/24		7211-4 J	•		
H05B	3/14		B 8715-3K			
	3/20	393	7913-3K			
				審査請求	未請求	請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号	<b>特膜平</b> 3-94356	(71) 出廣人	000001258 川崎製鉄株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)4月24日		兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28 号
		(72)発明者	宇田川 悦郎 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内
		(72)発明者	村 直美 千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内
	·	(74)代理人	弁理士 小杉 佳男 (外1名)

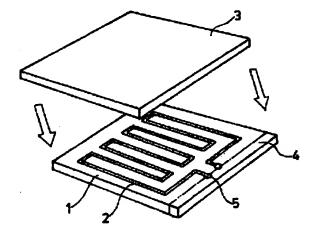
最終買に続く

### (54) 【発明の名称】 A1Nセラミツクヒータ用発熱抵抗体用ベースト

## (57)【要約】

【目的】A1Nセラミック用ヒータの発熱抵抗体として 適切な抵抗値を有し、A1Nとの密着性がよく、使用後 の抵抗値の変化の少ない抵抗体を提供する。

【構成】W粉末 (平均粒径1. 3 µm)、WO: 粉末 (10 μm、) WO: 粉末 (10 μm) を重量比で3: 2:1となるように配合した後、これにA1N粉末を体 積で1:1となるように加えたペーストを作成する。こ のペーストをAINグリーンシート1上に印刷してヒー トパターン2を形成し、焼成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 W, Mo, Mn, Ti, Cr, 及びこれらの酸化物ならびにこれらの酸化物からの変成物より選ばれた少くとも1種以上から成る導電性主成分と、A1 Nとの混合物からなることを特徴とするA1 Nセラミックヒータ用発熱抵抗体用ペースト。

【請求項2】 W, Mo, Mn, Ti, Cr, 及びこれらのホウ化物ならびにこれらのホウ化物からの変成物より選ばれた少くとも1種類以上から成る導電性主成分と、A1Nとの混合物からなることを特徴とするA1N 10セラミックヒータ用発熱抵抗体用ペースト。

【請求項3】 導電性主成分とA1Nとの体積比が2: 8~8:2の範囲であることを特徴とする請求項1又は 2記載のA1Nセラミックヒータ用発熱抵抗体用ペースト。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家庭用機器、電子機器、配業用機器、及び自動車等に利用されるセラミック ヒータ用発熱抵抗体用ペーストに関する。

[0002]

【従来の技術】これまでにセラミックスを基体とするヒータとしては、W (タングステン) -アルミナ系、あるいはMo (モリブデン) -アルミナ系において実用化が図られており、多くの製品がでている。このようなアルミナ系におけるセラミックヒータは基体が電気的、化学的に安定であるばかりでなく、発熱抵抗体の電気的特性、熱的特性に関して設計上に多くの利点を有する。

【0003】しかし、アルミナは熱膨張が大きく、熱伝導が悪いことから急激な温度変化に弱く、耐熱衝撃温度が150~250℃と低い。さらに、熱伝導性に劣ることから、ブレート状の基体の場合には、通電時に発熱部とプレート周辺部の温度差が大きくなりやすく、被加熱物に対する熱伝達効率が低いといった問題がある。また、家庭用機器、電子機器、作業用機器及び自動車用と広く用いられいているセラミックヒーター般に対し、

- (1) 設定の温度への到達時間の短縮
- (2) 熱サイクル及び電圧印加サイクルにおける、電 気的、機械的信頼性の向上
- (3) 熱伝達効率の向上
- (4) 使用環境に対する耐性の向上

などの要求が高まってきている。このような要求に対し、アルミナを基体とした既存のセラミックヒータでは 十分に応えられなくなっている。

【0004】そこで、従来のアルミナに代る基体として、窒化アルミニウム(AIN)又は窒化ケイ素などのセラミックスが注目されている。これらは機械的な強度に優るだけでなく、特に、AINは熱膨張が小さい上に、熱伝導率がアルミナの10倍程度もあることなどから、新しいセラミックヒータ用の基体として有望視され 50

ている。

【0005】しかし、A1Nはアルミナと比べ単身でも 焼結が軽しく、発熱抵抗体を内底したものはいまだに実 現していない。これはA1Nの焼成が一般には1800 で以上という高温でなされることと、脱脂及び焼成が窒 素不雰囲気でなされることが原因で、A1Nと同時に焼 成しうる材料が限られているためである。これまでに、 A1Nと同時に焼成しうる材料としてWやMoをはじめ とする高融点金属を用いた開発が進められてきたが、A 1Nとの焼結性の一致をはかりながら所望の物性値を得 ることが困難であった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来からあるセラミックシートの積層技術と厚膜印刷技術を用いて、発熱抵抗体を内蔵したセラミックヒータを開発するにあたり、基体を従来からあるアルミナに代えてA1Nを用いることによって生じた新たな発熱抵抗体用ペーストを創作したものである。

【0007】これまで、A1NにWやMoを適用した場 20 合には、

- (a) 焼結収縮率の違いによる亀裂の発生
- (b) 抵抗値のばらつきが大きく、断線率が高い 等の問題があった。本発明は、これらの問題を解決し、 適切な抵抗値を有し、A1Nとの密着性がよく、経時抵 抗変化の少ないA1Nセラミックヒータ用発熱抵抗体用 ペーストを提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明では、A1Nを基体としたセラミックヒータに用いられる内蔵された発熱抵抗体として、W, Mo, Mn, Ti, Cr, 及びこれらの酸化物、あるいはこれら酸化物からの変成物よりなる少くとも1種類以上の主成分と、基体となるA1Nとの複合焼結体を用いることによって課題を解決しうることを見出した。また上記酸化物の代りにホウ化物を用いてもよいことを知見した。

【0009】本発明は、W, Mo, Mn, Ti, Cr, 及びこれらの酸化物ならびにこれらの酸化物からの変成物より選ばれた少くとも1種以上から成る導電性主成分と、A1Nとの混合物からなることを特徴とするA1N セラミックヒータ用発熱抵抗体用ペーストである。また、本発明は、W, Mo, Mn, Ti, Cr, 及びこれらのホウ化物ならびにこれらのホウ化物からの変成物より選ばれた少くとも1種類以上から成る導電性主成分と、A1Nとの混合物からなることを特徴とするA1Nセラミックヒータ用発熱抵抗体用ペーストである。さらに、これらの発熱抵抗体用ペーストは導電性主成分とA1Nとの体積比が2:8~8:2の範囲にあると室温時の電気抵抗率が1口・cm以下で、かつ抵抗温度係数が正であるA1Nセラミックヒータ用発熱抵抗体を得ることができ、好適である。

[0010]

【作用】本発明のベーストは、上記構成により、AlN セラミックヒータを形成したとき、次の作用を有する。

(イ) W, Mo, Mn, Ti, Cr, あるいはホウ化物の焼結体によって導電性を確保することができる。

【0011】(ロ) AINとの反応物(例えばTiN)によりAINとの密着性を向上することができる。

(ハ) A1Nを添加することによって熱膨張のマッチ ングをとることができる。

次に本発明の数値限定理由を説明する。

【0012】A1Nの添加量が80体積%を超えると抵抗値が大きくなりすぎ、20体積%未満では抵抗値が不安定になる。したがって導電性主成分の体積比を2:8~8:2とする。このとき、室温時の電気抵抗率が10・cm以下で温度抵抗係数が正の発熱抵抗体を得ることができる。

[0013]

#### 【実施例】

(実施例1) 平均粒径1.  $2 \mu m o A 1 N 粉末 (酸素含有量0.65 重量%、カーボン含有量0.02 重量%) に、平均粒径0.5 <math>\mu m o Y_1 O_3$  を2.5 重量%を添加し、ポリピニルブチラール (PVB) を適量加えA1 Nスラリーとした。このスラリーより、ドクターブレード法にて厚さ約 $1 m m o \mathcal{O}$ リーンシートを成形し、さらに $65 \times 65 m m$ 角に打ち抜き加工した。

【0014】W粉末(平均粒径1.3μm)、WOz 粉末(10μm)、WOz 粉末(10μm)を重量比で表1に示すNo.1~No.4のように配合したのちシートと同じA1N粉末を加えた。また同じW粉末にA1N粉末を加えてNo.5とした。さらに比較例1としてA1Nを加えないW粉末を用いた。これらを溶媒としてエタノールを用い、アルミナポールで湿式のミリングを12時間行った。引き続き有機結合剤としてPMMA(ポリメチル・メタ・アクリレート)と、酢酸プチルを適量加え12時間のミリングを行った後、テルピオネールを適量加えて粘度を調整した。さらに三本ロールミルを数回通し、それぞれ印刷用ベーストを作成した。

【0015】 これらのペーストを用いて、図1に示すように、A1Nグリーンシート1上に、スクリーンマスクを用い厚さ約 $15\mu$ mのヒータパターン2を形成した。 乾燥後、パターンのないA1Nシート3を1枚パターン

2上に重ね、400kg/cm²程度の荷重を掛け、温度130℃で積層した。積層体を湿潤水素(N₂ -8%H₂)雰囲気で、600℃、8時間の脱脂を行った。引き続き、窒素雰囲気中で1840℃、6時間の焼成を行い焼結体を得た。

【0016】焼結体の電極部のかぶり部4を研磨加工によって削り取って電極5を露出させ、NI-Bメッキを施し、図2に示すように、約5秒で800でとなるような熱サイクルパターンで電圧100Vを印加して通電試験を行い、熱サイクル試験を行った。結果を表1に示す。AIN無添加の比較例1では断線した。実施例No.1~No.4の酸化物を添加した系では抵抗の変化率が大幅に改善されているのが分かる。またWとAINとの混合物ペーストを用いたNo.5も好成績を示している。微構造の観察から、実施例No.1~No.5においては抵抗体が撤密化しており、比較例1においては空隙が目立つのが分かった。

【0017】〔実施例2〕導電性の主成分をTiBa及び、Tiとし、これにAlNを添加し、実施例1と同様のペーストを作成し、これを用いて発熱抵抗体を作製した。これらを実施例1と同様に通電試験、熱サイクル試験を行った。結果を表2に示した。比較例2(AlN無添加)では断線した。実施例No.6~No.8のホウ化物を添加した系では抵抗の変化が少ない。微構造の観察からは、実施例No.6~No.8は抵抗体が緻密化しており、比較例2は空隙が生じていた。実施例No.6~No.8ではTiNが形成されることによってAlNとの密着力が向上したものと考えられる。

【0018】 (実施例3) 導電性の主成分をMo, Mn, Tiとし、AINを添加し、実施例1と同様にベーストを作成し、発熱抵抗体を作製した。これらを実施例1と同様に通電試験、熱サイクル試験を行った。結果を表3に示した。実施例No. 8では抵抗の変化が大幅に改善された。AIN無添加の比較例3では断線してしまった。微構造の観察から、実施例No. 9では抵抗体が緻密化しており、比較例3では空隙が認められた。実施例No. 9ではTINが形成されることによってAINとの密着力が向上したものと考えられる。

[0019]

0 【表1】

	<b></b>					
No.	主 成 分	A 1 N 体積分率 (%)	抵 抗 値			
	W:WO2:WO8 (重量比)		初期・室温 (m Q)	1 0 0 0 0 サイクル後 (m Ω)	変化率 (%)	
1 .	3: 2:1	5 0	9 0	8 9. 9	- 0. 1 1	
2	3: 2 :1	1 0	50	49.0	- 2	
3	3: 2:1	80	10000	10020	+ 0.2	
4	1: 1:1	5 0	1 2 0	1 21.0	+ 0. 8 3	
5	1	5 Q	10	1 1.0	+ 1 0	
計略例 1	1	0	0.8	MF #9	_	

[0020]

【表2】

No.	主 成 分	A 1 N - 体積分率 (%)	抵 抗 値			
	TiB <sub>2</sub> : Ti (重量比)		初期・室温 (mΩ)	1 0 0 0 0 サイクル後 (m Q)	変化率 (%)	
6	4 : 1	5 0	250	2 5 0.6	+0.24	
7	9 ; 1	50	150	1 5 0. 6	+ 0. 4	
8	4 : 1	80	11200	11200	<u>-</u>	
比較例2	4 : 1	0	80	断線	± 0	

[0021]

40 【表3】

N. a	主成分	A 1 N 体積分率 (%)	抵抗 位		
No.	Mo:Mn:Ti (重量比)		初期 • 室温 (m Ω)	1 0 0 0 0 サイクル後 (m Ω)	変化率 (%)
8	2 : 1 : 1	5 0	350	3 5 1.3	+ 0. 3 7
比較例3	2 : 1 : 1	0	290	断极	-

### [0022]

【発明の効果】以上に述べたように本発明のベーストを 用いて、A1Nを用いたセラミックヒータに発熱抵抗体 を形成すると、適切な抵抗値を有し密着性が高く抵抗値 の経時変化が少ない信頼性の高い発熱抵抗体を得ること ができる。

#### 【図面の簡単な説明】

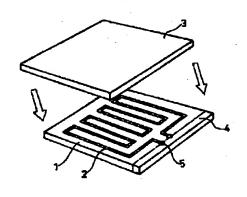
【図1】セラミックヒータの構成を示す説明図である。

【図2】熱サイクル試験のプロファイルを示すパターンである。

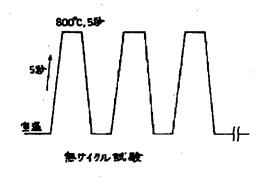
## 【符号の説明】

- 1 A1Nグリーンシート
- 2 ヒータパターン
- 3 AIND-1
- 4 かぶり部
- 5 電極

[図1]



【図2】



### フロントページの続き

### (72)発明者 前田 榮造

千葉市川崎町 1 番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内

### (72)発明者 熊谷 正人

千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技 術研究本部内